ナノテクノロジープラットフォーム　利用者講習会

平成25年度　第2回　電子顕微鏡スクール　開催のご案内

（「超高圧電子顕微鏡共同利用研究会議」共催）

大阪大学超高圧電子顕微鏡センターでは、文部科学省委託事業ナノテクノロジープラットフォーム・微細構造解析プラットフォームの活動の一環として、電子顕微鏡スクールを下記のように開催します（「超高圧電子顕微鏡共同利用研究会議」と共催）。材料・デバイス工学や生命科学において、電子顕微鏡による極微構造解析を必要とされている学外・学内の研究者、および、これから取り組みたいと希望されている研究者および大学院生（博士後期課程を優先します）が対象です。

　実習は下記に示すコースに分かれて実施しますので、申込時にご希望を記入ください。

Ａ　材料・試料作製法

Ｂ　材料・基礎電子顕微鏡法

Ｃ　材料・高分解能電子顕微鏡法

D　生物・試料作製法

E　生物・基礎電子顕微鏡法

F　生物・トモグラフィー法

実習内容の詳細につきましては、別紙、または、電子顕微鏡センターホームページに記載していますのでご覧下さい。コースの振り分けは、受講申込時の希望調査に添って決定させて頂きます。参加人数に限りがございますのでお早めにお申し込みください。

日　　時：　2013年11月19日（火）　10時～17時30分

費　　用：　テキスト代　1,000 円

講　　師：　当センター教職員

対象者：　学外（企業や大学等）・学内の研究者および大学院生（博士後期課程を優先します）

受付期間：　9月10日から10月31日まで

申込先、問い合わせ先：　〒567-0047茨木市美穂ヶ丘　7-1

大阪大学超高圧電子顕微鏡センター　ナノプラット支援室　担当　西村

　　　　　　E-mail: [info-nanoplat@uhvem.osaka-u.ac.jp](mailto:info-nanoplat@uhvem.osaka-u.ac.jp)

Tel: 06-6879-7941, Fax: 06-6879-7942

　　　　　　（申し込み後の詳細事項、受け入れの可否については、11月10以降にe-mailで連絡します）

プ　ロ　グ　ラ　ム

10：00－10：10　　スクール概要説明 （10分）

10：10－10：50　　講義・電子顕微鏡観察　（40分）

10：50－11：30　　講義・電子顕微鏡装置　（40分）

11：30－12：30　　昼食 (60分)

12：30－13：00　　超高圧電子顕微鏡H-3000見学　（30分）

13：00－14：50　　実習 （110分）

14：50－15：10　　休憩 （20分）

15：10－17：00　　実習　（110分）

17：00－17：30　　意見交換会　（30分）

平成25年度　第2回 電子顕微鏡スクール実習内容の詳細

Ａ：　材料・試料作製法（松田）

（使用装置　：　材料系電子顕微鏡用試料作製装置）

金属・半導体・セラミックスといった無機材料に関する透過電子顕微鏡用試料作製法について実習する。

Ｂ：　材料・基礎電子顕微鏡法（田口、小林、穴田）

（使用装置　：　日立製透過電子顕微鏡H-800, H-7000）

材料系電子顕微鏡の基本的な操作（試料の出し入れ、ビーム軸調整、焦点合わせ、非点補正、写真撮影、明視野・暗視野像法）を行う。電子顕微鏡非経験者・初心者を対象にした実習を行う。

C：　材料・高分解能電子顕微鏡法（坂田、永瀬）

（使用装置　：　日立製FEG付透過電子顕微鏡 HF-2000, H-9000）

無機結晶材料（金属微粒子や半導体材料）を用いた高分解能電子顕微鏡観察（原子像観察）の実習を行う。

D：　生物・試料作製法　（村中）

（使用装置　：　高分子・生物試料作製装置、ミクロトームなど）

生物材料の樹脂包埋試料を用いたミクロトームによる超薄切片の作製および超薄切片の電子染色を中心におこなう。時間があれば、作製した試料を用いたTEM観察および写真撮影の実習を行う。

E：　生物・基礎電子顕微鏡法　（桒原）

（使用装置　：　日本電子製透過電子顕微鏡JEM-1200EX）

生物系電子顕微鏡の基本的な操作（試料の出し入れ、絞り調整、焦点合わせ、写真撮影）を行う。電子顕微鏡非経験者・初心者を対象にした実習を行う。

Ｆ：　生物・トモグラフィー　（西田）

（使用装置　：　日立製透過電子顕微鏡H-9500SD, H-3000）

生物試料を用いてTEMによるトモグラフィー用画像の撮影、および、その解析実習を行う。前半では、トモグラフィー用試料作時の注意点説明および撮影を用いて行う。後半では解析ソフトIMODを用いてデータの解析実習を行う。

・いずれのコースを選択された場合でも、日立製超高圧電子顕微鏡H-3000の装置見学を行います。

・実習内容や時間については、申請者の希望にできるだけ沿った内容とするため、変更する場合があります。

電子顕微鏡スクール参加申込書

大阪大学　超高圧電子顕微鏡センター　NP事務局 宛

E-mail [info-nanoplat@uhvem.osaka-u.ac.jp](mailto:info-nanoplat@uhvem.osaka-u.ac.jp) , Fax 06-6879-7942

|  |  |
| --- | --- |
| 氏名（年齢） |  |
| 所属 |  |
| 役職　学年 |  |
| 住所 |  |
| 電話・ファックス |  |
| e-mail |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 専門分野 |  | | | |
| 電顕利用歴 | 種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経験年数 | | | |
| 参加理由 |  | | | |
| 実習の希望項目  （Ａ～Ｆを記入） | Ａ　材料・試料作製法  Ｂ　材料・基礎電子顕微鏡法  Ｃ　材料・高分解能電子顕微鏡法  D　生物・試料作製法  E　生物・基礎電子顕微鏡法  Ｆ　生物・トモグラフィー法 | | | |
| 第１希望： | 第２希望： |  | 第３希望： |
| その他希望事項 |  | | | |

スクールの班分け、および、実習実施の参考に致しますので是非ご記入ください。